

南台科技大學 103 學年度第 1 學期課程資訊

課程名稱	精密量測技術
課程編碼	12N14002
系所代碼	01
開課班級	夜四技自控三甲 夜四技車輛三甲
開課教師	陳泓鈞
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	一 12 13 14 教室 K412
必選修	選修
課程概述	本課程旨在介紹各種精密量測儀器使用及量測數據分析與處理方法，其內容包含：精度觀念、長度量測、角度量測、形狀量測、表面輪廓與表面粗度量測、光學儀器在量測上之應用、三次元座標量測儀…等。
課程目標	使學生了解精度觀念、量測原理、熟習量具之選用與使用，並以教導各種傳統及新興精密量測原理及應用為主要方向，訓練學生具有設計、分析及實作能力，以培養高級檢測技術人才為訴求。
課程大綱	1.概論 2.精度觀念：量測環境之基本條件、校正與追溯、精度理論…等 3.長度量測：游標卡尺、分厘卡、量表、塊規…等 4.角度量測：直角規、正弦桿、水平儀…等 5.形狀量測：真直度、真平度…等 6.表面輪廓與表面粗度量測：輪廓量測方式、輪廓量測儀、表面粗度之量測方法…等 7.光學儀器在量測上之應用：自動視準儀、光學投影儀、雷射準直儀、雷射掃瞄儀、光學平板、雷射干涉儀…等 8.三次元座標量測儀：三次元量測結構、探頭與數據處理、奈米三次元…等
英文大綱	1.Introduction 2.Concepts of accuracy : conditions of ambient 、Calibration and traceability 、Precision theory…etc. 3.Length measurement : Vernier caliper 、Micrometer 、Dial indicators 、bolcks gauge…etc. 4.Angle measurement : Squares 、sine bar 、Levels…etc. 5.Shape measurement : Straightness 、Flatness…etc. 6.Surface profile and roughness measurement : Method of surface profile measurement 、surface profiler 、method of surface roughness measuremen 7.Optical instruments applied in precision measurement : Autocollimator 、Profile projector 、Laser alignment system 、Laser scanner 、Optical flats 、laser

	interferometer…etc. 8.3D coordinate measuring machine (CMM) : Structure of 3D CMM、Probes and signal processing 、 nano CMM…etc.
教學方式	
評量方法	
指定用書	精密量測
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	